

平成 30 年度 高難度選択酸化反応研究会シンポジウム

主催 触媒学会 高難度選択酸化反応研究会

日時 平成 31 年 1 月 25 日 (金) 13:30-17:00

場所 東京工業大学蔵前会館 3F 手島精一記念会議室 (東京都目黒区大岡山 2-12-1)

参加費 触媒学会会員 3,000 円, 触媒学会非会委員 5,000 円, 学生 1,000 円

プログラム

1. 13:30-14:15

「サブナノ金属触媒による炭化水素の酸素酸化反応」

(東工大) ○田邊真, Miftakhul Huda, 南澤慶伍, 塚本孝政, 山元公寿

2. 14:15-15:00

「ゼオライト担持ロジウム触媒を用いたメタンの酸化的改質反応」

(北大) ○小林広和, 福岡 淳

休憩 15:00-15:30

3. 15:30-16:15

「鉄錯体内包ゼオライト触媒を用いた環状炭化水素類の部分酸化反応」

(愛媛大) ○山口修平, 宮本晃平, 三宅祐輝, 瀧口慶子, 八尋秀典

4. 16:15-17:00

「白金酸化物アノードによるオレフィン電解部分酸化」

(東工大) ○井口翔之, 片岡賢志, 星野良輔, 山中一郎

懇談の会 : シンポジウム終了後講演会場にて, ミキサー (飲み物+軽食) を開きます.
会費 2000 円, 是非ご参加下さい.

問い合わせ先 (事前登録は必要ありません)

〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1-S1-16

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系

山中一郎 Tel&Fax:03-5734-2144

E-mail:yamanaka.i.aa@m.titech.ac.jp